008901343

غ ني شدي

WPI Acc No: 1992-028612/199204

XRAM Acc No: C92-012389

Regeneration of catalyst for mfg. unsatd. diester - involves oxidn. at elevated temps, using gas contg. molecular oxygen and carbon dioxide and reducing and halogenation

Patent Assignee: JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD (JAPS); TOSOH CORP (TOYJ)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

d Date Applicat No 19911205 JP 9077212 Kind Patent No 19900327 199204 B JP 3275149 Α · A

Priority Applications (No Type Date): JP 9077212 A 19900327 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes JP 3275149 . A

Abstract (Basic): JP 3275149 A
Catalyst for mfg. unsatd. diester contg. Pd, As and V as active metal and carboxylate and halide of alkali metal as promoter is regenerated by oxidising it at 100-600 deg. C using gas contg. molecular 0 and pref CO2, reducing it at 100-600 deg. C in redn. atmos. and halogenating it at 100-300 deg. C using gas contg. halide and carboxylic acid. Oxidn and redn procedures are repeated mutually. USE/ADVANTAGE - Pd catalyst is regenerated efficiently by this

method. In an example, 1.333ml of used catalyst is packed in SUS reactor, reduced by 5001/hr of C02/H2(=65/35) at 300 deg C for 7 hrs, oxidised by 5001/hr of C02/02/N2(=76/5/19) at 300 deg. C for 7 hrs, reduced by 5001/hr of C02/H2(=65/35) at 300 deg C for 7 hrs, and halogenated by CH3C00H/1, 4-dichloro butene/N2(=36.7/0.005/63.35) to be regenerated.

Dwg. 0/0

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-275149

@Int. Cl. 5 B 01 J 38/12 38/10 識別記号

, , ,

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)12月5日

38/18

6939-4G В $\bar{\mathbf{B}}$ 6939 - 4 G6939-4G X

> 審査請求 未請求 請求項の数 4 (全13頁)

69発明の名称 不飽和ジエステル製造用触媒の再生方法

> 顧 平2-77212 创特

願 平2(1990)3月27日

@発 辻 **個**% 高 明

広 勇 人 山口県防府市多々良1丁目13番44号 山口県新南陽市大字米光470番地

個発 明 Œ 光

山口県下松市大字未武中33番地

原 仍発 明

秀 悦

東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社

@発 明·者。 吉 宗 \mathbf{B}

東京都中央区築地2丁目11番24号 日本合成ゴム株式会社

東ソー株式会社 の出 顔

山口県新南陽市開成町4560番地

日本合成ゴム株式会社 ると 弁理士 福村 70代 理 人

東京都中央区築地2丁目11番24号

最終頁に続く

9月: 和田

1.発明の名称

不飽和ジエステル製造用触媒の再生方法 2. 特許請求の範囲

(1) 共役ジエン、カルボン酸および分子状酸素 を含有する報合ガスを気相変通法で反応させて、 不飽和ジエステルを製造する方法に使用する触媒 であって、牺牲促進成分としてアルカリ会員のカ ルポン酸塩、またはモれとアルカリ金属のハロゲ ン化物を担持させた担持型パラジウム系触線を再 生するに当たり、括性の低下した触媒を、

分子状腺素を含有するガスを用い、100~600 での範囲の智族で処理する酸化処理と、意元性ガ ス雰囲気下に、100~800℃の範囲の温度で処理 する劉元処理とを交互に行う加熱処理工程と、

前記加熱処理工程により得られた触媒を、カル ポン酸とハロゲン合有化合物とを合有するガス気 弦中で、100~300 ℃の範囲の温度で処理するハ ロゲン化処理工程と

を合むことを特徴とする不飽和ジエステル製造 用触媒の再生方法。

- :(2)放掘がパラジウム、アンチモンおよびパナジ ウムを合有する請求項1に配載の不飽和ジェステ ル製造用触媒の再生方法。。 0.22.20
- . (3)加熱処理工程を、前記量元処理、除化処理、 益元処理の原序で行う請求項1または請求項2に 記載の不飽和ジエステル製造用触媒の再生方法。
- (4)加熱処理工程を、二酸化炭素を含有するガス の存在下で行うことを特徴とする額求項1~3の いずれかに記載の不飽和ジエステル製造用無媒の 再生方法。
- 3. 発明の詳細な説明。

[産業上の利用分野].

本発明は、不飽和ジエステル製造用触媒の再生 才法に関し、さらに詳しくは、共役ジエン、カル ポン酸および分子状酸素を含有する混合ガスを気 相挽通反応させて、不飽和ジエステルを製造する 数に用いられて活性の低下した担持型パラジウム 系触機を高結性に再生する方法に関する。

【従来の技術と発明が解決しようとする課題】

共役ジエン、カルボン酸および分子状酸素を反応させて、不飽和グリコールジエステル (すなわち、不飽和ジエステル)を製造するにあたり、パラジウム系触媒が有効であることは公知である。

たとえば、特公昭 57-51375号公報、特公昭 53-15488 号公報、特公昭 53-15480号公報には、不飽和ジエステル製造用無能として、パラジウムとアンチモン、あるいはパラジウム、アンチモンおよびパナジウムを必須金属成分とする担持塩パラジウム系触機が著しく高活性であることが示されている

また、上記の必須金属成分を含有する相特型パラジウム系数線に対してさらに、括性促進成分として、アルカリ金属のカルボン酸塩またはそれとアルカリ金属のハロゲン化物を組持させると、より高活性でより長寿命の、工業的に優れた無鉄が得られることも示されている。

しかしながら、かかる触媒といえども、長時間 の使用により、その活性が徐々に低下することは

と、 括性促進成分であるアルカリ金属化合物の一部ないし全部がアルカリ金属等に変質して触媒表面に 政留する。この種の技術アルカリ金属等の変質 物は、 十分な活性促進作用を示さなかったり、 むしろ触似癖として作用する。

それ故、このような無謀に対しては、貴金異無 彼の一般的再生処理方法をそのまま適用すること ができない。

そこで、このようなアルカリ金属化合物を括性 促進成分として合有する祖特型パラジレステル製造用触媒の再生方法として合有する祖特型の再生方法として会会が 来、たとえば、®失活した触媒を表現する方法の ないで100~600 での範囲の智度で処理よびが 特公昭55-33660号公報参照)、 の大部は彼から活きの はアルコールを用いて、失話した触媒から活き回り は皮分を抗神除去した後、融素で耐化処理 で100~500 での範囲の智度で耐化処理 いで100~500 での範囲の智度で激光が提案されて が活性促進成分を担持する方法などが提案されて が活性促進成分を担持する方法などが提案されて 避けられない。

この触媒括性低下の原因としては種々考えられるが、主たる原因として無媒表面への炭溶質の帯 機が考えられる。他の原因としては、触媒の金属 成分であるパラジウムやその他の金属成分のシン タリングや、反応ガス中の酸素によって引き起こ される原子値の変動等が推測される。

一般に、話性低下した貴金属無線の再生処理方法としては、失活した触線を100~600 ℃の範囲の温度で分子状酸素により酸化処理し、触線上の炭素系付着物を娩却除去すると共に、貴金属をその金属の酸化物にし、次いでその酸化物を超元処理して金属状態に戻す方法がある。

しかしながら、このような一般的再生処理方法は、括性促進成分として、アルカリ金属のカルボン酸均またはそれとアルカリ金属のハロゲン化物を用いるパラシウム系不飽和ジエステル製造用盤促に対しては適当でない。すなわち、このような触妊を再生するにあたって、前記一般的再生処理方法のように高温において酸化、超元を繰り返す

これらの再生方法はご哲性促進成分としてアルカリ金属のカルボン酸塩、またはそれとアルカリ 金属のハロゲン化物を添加担持したバラジウム系 触媒を再生するにあたり、ある程度有効ではある が、それぞれ問題点を有している。

こうした問題が生じるのは、水薫気を含むガス で処理しても、除去不可能な、より高沸点の物質 が触媒上に残留し、これが次第に審積して行くた めと考えられる。

一方、前配のの、失語無線上に残存する語性促進成分の秩序除去、酸化処理、超元処理および語性促進成分の再組対による再生方法は、

① 操作がまことに複雑である。

P -- 13 1

の洗浄時に、触板金属成分の格出を引き起こし むすい。

の抗抑の際、括性促進成分であるアルカリ金属のハロゲン化物により反応器等の装置の腐食が引き起こされる。

②括性促進成分の回収および補給のコストがかさむ。

などの問題点を有している。

特に、上記の②の問題は、触媒からの必須な触 奴金国成分の脱落により、結性の復元が望めない ばかりか、再生の度に触媒括性が不可違的に失わ れて行くことを意味しており、その結果、触媒の

方法について厳重研究を重ねた結果、括性低下した触線を一連の特定の工程に従って順次に処理することにより、その失結触媒が結性の点でも、選択性の点でも最初の触線と同等の性能を有するに至ることを見出し、その知見に基づいて本発明を完成するに至った。

すなわち、請求項1に記載の発明は、共役ジエン、カルボン酸および分子状酸素を含有する現合ガスを気相視過法で反応させて、不飽和ジエステルを製造する方法に使用する触媒であって、活性促進成分としてアルカリ金属のカルボン酸塩、またはそれとアルカリ金属のハロゲン化物を担持させた担持型バラジウム系触媒を再生するに当たり、活性の低下した触媒を、

分子状酸素を含有するガスを用い、100~600 ℃の範囲の温度で処理する酸化処理と、超元性ガス雰囲気下に、100~600 ℃の範囲の温度で処理 する過元処理とを交互に行う加熱処理工程と、

前記加熱処理工程により得られた触媒を、カルボン酸とハロゲン合有化合物とを含有するガス気

反応-再生サイクルによる利用可能期間が短くなるという重大な問題点を生じる。

本発明は、前配の事情に鑑みてなされたもので ある。

本発明の目的は、前記問題点を解決し、共役ジェンのカルボン酸による気相充過酸化的アシルオキシ化反応による不飽和ジェステル(不飽和グリコールジェステル)の製造において使用され、活性促進成分としてアルカリ金属のカルボン酸塩、またはそれとアルカリ金属のハロゲン化物を含有する担持型バラジウム系斂媒の再生方法として、劣化した斂媒を、有効にかつ効率よく、しかも簡単な操作で再生することのできる不飽和ジェステル製造用斂媒の工業的に着しく優れた再生方法を提供することにある。

[課題を解決するための手数]

本発明者らは、特性促進成分として、アルカリ 金属のカルボン酸塩、またはそれとアルカリ金属 のハロゲン化物を担持させた担持型パラジウム系 触媒 (不飽和ジエステル製造用触媒)の再生処理

流中で、100 ~300 ℃の範囲の温度で処理するハロゲン化処理工程と。

を含むことを特徴とする不飽和ジエステル製造 用触鍵の再生方法であり、

請求項2に配載の発明は、請求項1に記載の不 盤和ジエステル製造用触媒の再生方法に関し、触 媒がパラジウム、アンチモンおよびパナジウムを 合有するものであり、

請求項3に配載の発明は、請求項1または請求項2に配載の不飽和ジエステル製造用無機の再生 方法に関し、加熱処理工程を、前配置元処理、酸 化処理・重元処理の順序で行うものであり、

額求項4に記載の発明は、請求項1~3のいずれかに記載の不飽和ジエステル製造用触媒の再生方法に関し、加熱処理工程を、二酸化炭素を含有するガスの存在下で行うものである。

以下、木発明の方法を詳細に説明する。

盐煙

共役ジエン、カルボン酸および分子状酸素を気

相挽通反応させて、不飽和ジエステル(不飽和グ リコールジエステル)を得る反応は、一般に、次 式

R*R*R*R* | | | | | | R*-C-C-C-C-R* + 2 R*COOH + 1/2 Oz

B*R*R*R*

→ B'-C-C-C-C-R* + μ.0 [I]

ocon* ocon*

(但し、式[1]中のB'~B*は、名々独立に、水素原子、または低級アルキル基等の炭化水素基を変し、それぞれ同一であっても異なっていてもよく、また、B'は低級アルキル基等の炭化水素基を変す。)

で表される主反応からなる。

本発明の方法に係る前配担約型バラジウム系触線を用いる、共役ジェンのガルボン酸による酸化的アシルオキシ化反応では、一般に、前記式 [I

1 1

ブテンを生成する反応に使用され、触媒括性が低 下もしくは失拓した触媒である。

この担持型パラジウム系触線には、担体成分の ほかに少なくともパラジウムを触接金属成分とし て合有するものであるが、パラジウムのほかに、 所望に応じて、たとえば、Mss、Ca、Ba等の 日a族、V (パナジウム)等のVa放、Cr、 Mo等の可a族、Mn等の可a族、Co、Ni 等の面a族、Zn等の目b族、B (ホウ素)、 A 2 等の目b族、Sn、Pb等の目b族、P (リ ン)、As、Sb、Bl等のVb族、Se、Te 等のも数の各元素等の名類の元素のうちの一種 または二種以上が、適宜の組み合わせて、触接金 異成分等の触鎖成分として含有されていてもよ

これらの中でも、勢に、少なくともバラジウム、アンチモンおよびバナジウムを含有するものが好ましい。

前記触媒を開製するに際して、前配アンチモン およびパナジウムは、名種の化合物、たとえば、] のようにアシルオキシ茲(B*COO-) の、いわゆる 1、4 - 付加型反応がほとんどであるが、他の位置への付加型反応(たとえば、1、2 - 付加型反応)も極く少ないが併発する。

たとえば、共役 ジェンとして ブタジェンを 川い、カルボン酸として酢酸を用いた場合には、酢配式 [1]による1.4-ジアセトキシブテン-2が主生成物であり、 阿時に極数量の1.2-ジアセトキシブテン-3などが生成する。

ハロゲン化物、無機酸塩、有機酸塩、酸化物、水酸化物など、あるいはこれらの製合物もしくは複合化合物等として担持可能であるが、アンチモンについては、通常、三酸化アンチモンが、バナジウムについては、通常、メタバナジン酸アンモニウムが勢に打選に使用される。

前記組持型バラジウム系触機に使用される担体としては、前記反応に使用可能な触機の担体として使用されうるものであればどのようなものでもよく、具体的にはたとえば、シリカ、アルミナ、シリカアルミナ、チタニア、ジルコニア、マグネシア、ゼオライト等の酸化物系担体、活性炭などが代表的な例として挙げられる。これらの中でも、特にシリカ、チタニアなどが行ましい。

なお、これらの担体は、一種単独で用いられていてもよいし、二種以上を混合物等として併用されていてもよい。

無額の括性促進成分として用いられる前部アルカリ金属のカルボン酸塩としては、アルカリ金属
(リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム

またはセシウム)のカルボン酸塩(脂肪族カルボン酸塩、芳香族カルボン酸塩、脂頭式カルボン酸塩、脂頭式カルボン酸塩等)であれば特に耐限はないが、通常は、酢酸セシウム等の前配名種のアルカリ金属の酢酸塩が舒適に使用される。

なお、これらは一種単独で使用されていてもよく、二種以上が併用されていてもよい。

無様の活性促進成分として場合により用いられる前配アルカリ金属のハロゲン化物としては、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウムまたはセシウムのファ化物、塩化物、臭化物またはヨウ化物を挙げることができる。これらの中でも、通常は、塩化セシウム等の前配名種アルカリ金属の塩化物を舒適に使用することができる。

なお、これらは、一種単独で使用されていても よいし、二種以上が併用されていてもよい。

前記アルカリ金属のカルボン酸塩は、担体1gに対して、8.01~40mmogの範囲の担持量で担持させることが好ましいが、この範囲に限定されるものではない。

15

素質等)の熱却除去が不十分になり、一方、あまり高すぎるとパラジウム等の触媒金属成分のシンタリング等が引き起こされ、十分な再生を行うことができない。特に好ましい酸化処理の温度範囲は、200~400 で程度である。

この酸化処理に用いる分子状酸素合有ガスとしては、純酸素を用いることもできるが、通常は、空気あるいは窒素、水蒸気等の不活性ガスで希釈したものを舒適に使用することができる。この場合、酸素酸度は、0.1~50容量%の範囲内に関節するのが舒ましい。

なお、後述のように、この酸化処理を、上記の 分子状酸素合有ガスに二酸化炭素を同伴させて行 うことにより、再生効果をより一層向上させるこ とができる。

<豊元処理>

前記組元処理は、対象とする触線を、増元性ガスの雰囲気下、100~500℃、好ましくは 1 50~500℃、 さらに好ましくは 200~400℃の温度範囲で表示処理することにより行う。

前記アルカリ金属のハロゲン化物は、必ずしも担持しなくてもよいが、適常、アルカリ金属のカルボン酸塩と共に担持することが舒ましい。その場合、アルカリ金属のハロゲン化物は、担体1gに対して、0.01~40mmo 2の範囲の担持量で担持させることが舒ましいが、この範囲に限定されるものではない。

触媒の再生操作

本発明の方法においては、前配特性低下もしく は失話した触媒を、前配したように一道の特殊な 処理工程、すなわち、酸化処理、最元処理を交互 に行う加熱処理工程、それに次いで行う塩素化処 理工程によって再生することができる。

(加熱処理工程)

、<酸化处理>

前記職化処理は、分子状験素を含有するガスを 用いて、対象とする触皴を、100~600 ℃の温度 範囲で離化処理することにより行う。この酸化処 理証度があまり低すぎると、触絃上の付着物(炭

この過元性ガスとしては、水素、アルコール、オレフィンなど各種のものを一種単独であるいは二種以上を報合して使用可能であるが、特に好ましいのは水素である。

なお、前記組元性ガスは、窒素、水蒸気等の不 括性ガスで希釈して用いることもできる。

また、検送のように、この基元処理を、上配の 避元性ガスに二酸化炭素を同伴させて行うことに より、再生効果をより一層向上させることができ

<酸化処理と避元処理の順序>

本発明の触媒再生方法において、前記加熱処理 工程では、前記酸化処理と前記量元処理とを交互 に行う。その限の、酸化処理と最元処理とをどち らから初めてもよいが、この交互に行う処理のう ち最後の処理は、最元処理にすることが行まし

処理の 級り 返し数としては、 特に 制度 はないが、 数化処理と 超元処理との級り返しを 1 サイクルとして、 造常、 1 ~ 2 サイクル程度である。

具体的には、たとえば、超元処理→酸化処理→ 超元処理にする方式、微化処理→超元処理→酸化 処理→ 遺元処理にする方式等を挙げることができ る。特に好ましい方式は、超元処理→酸化処理→ 遺元処理の順序で加熱処理を行う方式であり、こ の方式によると、理由は明らかではないが、極め て効果的にかつ効率よく再生することができる。

なお、 名 処理の 前後には、 必要に応じて適宜 に、 不 悟性 ガス等による系のパージ等の所望の処 理を行ってもよい。

<阿件ガス>

この加熱処理工程における前記酸化処理および 思元処理においては、前配それぞれのガス(分子 状態素合有ガス、混元性ガス)中に、さらに二酸 化炭素を含有させることが好ましく、特に加熱処理の全工程期間中に二酸化炭素を含有させること が好ましい。

これらの加熱処理において二酸化炭素を存在(同件)させることにより、より一層の効果的な

じ、木弟明の目的を達成することができない。

本発明の触媒再生方法においては、前配加熱処理工程で所定の処理を行った触媒(すなわち、再生中間無媒)を、カルボン酸とハロゲン合有化合物とを合有するガス気流中で、100~300℃、 好ましくは、150~250℃の温度範囲で処理する。

このハロゲン化処理工程において用いる前配ハロゲン合有化合物としては、特に限定されるものではないが、本質的に、ハロゲンを含み、その全部または一部が分解して触媒にハロゲンを供給する化合物であればよい。

しかし、使用上の便宜を考慮すると、本発明においては、ハロゲン合有化合物として、ファ化水素、塩化水素、具化水素、ヨウ化水素などのハロゲン化水素類:ファ化メタン、クロロメタン、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、臭化メタン、ヨウ化メタンなどのハロゲン化メタン誘導件:ファ化カルボニル、ホスゲン、臭化カルボニルなどのカルボニル類:フルオロ酔酸、クロロ酔

円生を実現することができる。この同件させる二 酸化炭素の濃度は、特に限定されるものではない が、通常は、10~93容量%の範囲に設定するのが 好ましい。

なお、この二酸化炭素の作用は、明らかではないが、たとえば、括性促進成分のひとつであるアルカリ金属のカルボン酸塩の熱安定性を促進する 効果に関係するものと推定される。

(ハロゲン化処理工程)

前記加無処理工程を行うことにより、括性低下 もしくは失活した触媒上の付着炭素質を焼却除去 し、パラジウムおよびその他の金属成分を避元状 踏もしくは造炭な酸化状態に戻すことができ る。

これにより、無鍵括性は復元することができる ものの、この加熱処理工程だけでは、場合によっ ては無数括性の復元が不十分になったり、あるい は復元できた場合にも無難の安定性に欠け、短期 間に括性が低下したり、反応 - 再生の級り返しに より次第に復元率が不十分になるなどの問題が生

酸、臭化酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、 クロロプロピオン酸、クロロ酪酸などのハロゲン 化カルボン酸およびそれらのエステル類; クロロ アセトアルデヒド、ジクロロアセトアルデヒドな どのハロゲン化アルデヒド類、クロロアセトン のハロゲン化ケトン類、ファ化エタン、クロロエ タン、臭化エタン、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジ クロロエタン、1,1-1-トリクロロエタン、1,2-ジ クロロプロバン、クロロブタン、1,4-ジクロロブ タン、クロロブテン、1,4-ジクロロブテンなどの ハロゲン化炭化水常などを挙げることができる。

これらの中でも、1,4-ジクロロブテン等のクロロ次化水実際、モノクロロ酢酸等のクロロ酢酸類などが舒ましく、特に、1,4-ジクロロブテンなどが舒ましい。

なお、これらのハロゲン合有化合物は、一種単 独で用いてもよいし、二種以上を併用してもよい。

このハロゲン化処理に使用する前配カルボン酸 としては、脂肪族カルボン酸、芳香族カルボン

2 2

酸、脂腺式カルボン酸等の名種のものが使用可能 であるが、通常は、酢酸、プロピオン酸等の低級 カルボン酸が舒適であり、幹に酢酸が舒ましい。

このハロゲン化処理における、前記カルボン除およびハロゲン合有化合物を合有する配合ガス中のそれぞれの譲渡としては、特に制限はないが、通常は、カルボン酸の譲渡を5~85官量%の範囲とし、ハロゲン合有化合物の譲渡を0.001~5 容量%の範囲にするのが舒通である。

なお、この乳合ガスには、希釈剤として選当な不活性ガス、たとえば、窒素、水蒸気等を適宜に合わさせて使用することができ、また、必要に応じて上記以外の添加剤を適宜に合わさせることもできる。

<活性促進成分の紙加>

本発明の触板再生方法においては、少なくとも前記加熱処理工程と前記ハロゲン化処理工程とをこの 風序で実施するものであれば、必要に応じて、ほかにどのような操作や処理を創み合わせてもよい。

2 3

ば、前記加熱処理工程の実施時に加熱処理ガス中に、前記アルカリ金属のカルボン酸塩等の括性促進成分の蒸気を同件させて行う方法などを挙げることができる。

なお、こうした活性促進成分の補給は、必ずし も必須ではないが、再生処理後の触媒の安定性を より一層向上させるために有効であり、この点か ら、適宜に実施することが舒ましい。

再生操作後の反応

以上のようにして再生操作を終了した触媒、そのまま反応(共役ジェン、カルボン酸および分子 状酸素を含有する反応ガスから気相流通反応によ り不飽和ジェステルを生成する反応)に使用する ことができる。

この 気相挽通反応を実施する力法としては、 固定床方式、 挽動床方式など各種の方式による 所望の方法を採用して行うことができる。

前記共役 ジエンとしては、各種のものが使用可能であるが、通常は、炭素数 6 以下の共役 ジエン、たとえば、ブタジエン、イソプレン、ピペリ

たとえば、所望に応じて、この再生に係るいずれかの時点すなわち、前記加熱処理工程の開始的の段階(反応時を含む)、加熱処理工程の開始から前記ハロゲン化処理工程の終了までの段階およびハロゲン化処理工程終了後の段階(反応時を含む)のうちの適当な時点において、括性促進成分であるアルカリ金属のカルボン酸塩の触媒成分を触媒に補給してもよい。中でも、加熱処理工程の開始からハロゲン化処理工程の終了までの段階において、括性促進成分の触媒への補給が舒適である。

この括性促進成分の無線への補給は、その成分 となる前記括性促進成分を再生処理ガス等の処理 ガス (パージ用ガスや反応ガスであってもよい) 中に同件させて、触線上に抵加担持する方法、 または、一旦再生器から触線を取り出し、これに括 性促進成分を水および/またはアルコールからな る箱銭で箱解したものを加え、箱銭を蒸発させる ことにより、触鉄上に抵加担持する方法などによ り釘直に行うことができる。具体的には、たとえ

レン、 2,3-ジメチルブタジエン、シクロベンタジエン等が舒適に使用され、中でも、ブタジエン、イソブレン等が舒ましく、特にブタジエンが舒ましい。

なお、これらは一種単独で使用してもよく、二 種以上を併用してもよい。

また、前記共役ジエンと反応させる前記カルボン酸としては、通常この分野で使用されるものなど任意のものを使用することができる。具体的には、たとえば、酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酸、ヘキサン酸等の脂肪疾力ルボン酸、シクロヘキサンカルボン酸等の脂環式カルボン酸、安息香酸等の芳香族カルボン酸などを挙げることができる。これらの中でも、特に酢酸が舒ましい。

なお、これらは一番単独で使用してもよく、二 種以上を併用してもよい。

前記反応に供する職業は、反応系に純職業として供給してもよく、あるいは空気等の配合ガスと して供給してもよい。

なお、前記反応は、たとえば、窒素、アルゴン、二酸化炭素等の反応に支険のない不括性ガス 等の傷の成分の存在下で行うこともできる。

また、所望に応じて、前配反応ガス中には、触 無話性もしくは選択性の向上あるいは触線男命の 延長のための新加成分(たとえば、1.4-ジクロロ ブテン等のクロロ炭化水素類、モノクロロ酢除等 のカルボン酸の塩素誘導体等のハロゲン合有有機 化合物など)を適宜に合有させてもよい。

2 7

ジアセトキシブテンを主成分にするジアセトキシブテンを高い収率で長期間安定に生産することが できる。

この反応によって活性低下もしくは失防した触 鉄は、 木発明の触媒再生力法に従って舒適に再生 することができ、前配不飽和ジエステル製造用触 鉄として有効に利用することができる。

「字丝似】

次に、本発明を、実施例および比較例によって さらに詳細に説明するが、本発明は、以下の実施 例に限定されるものではなく、本発明の要目の範 囲を逸脱しない限り、種々の変形が可能であ

(実施例1)

(A) <u>触媒の関製</u>例

三塩化アンチモン128.7 gを1,460 m 2 のアセトンに管解して均一な溶液にし、一方、粒子径10~200 μmのシリカ担体760 g (2,000 m 2)をフラスコに入れ、これに前記寄放を加えて前記担体に合根させた。フラスコ内をアスピレーター

前記反応を行うに取しての反応ガスの供給速度は、無軽額成、反応物の額成や反応条件などの他の条件や目標にする生成物の収率等により適宜に選定すればよいのであるが、単位無償18に対して、通常、100~10,0002/hrの範囲から選ばれ、行ましくは、500~5,000 2/hrの範囲から選ばれる。

反応観度は、特に限定されるものではないが、 通常、 $100\sim300$ で、舒ましくは $100\sim250$ での 範囲に設定するのが適当である。

反応圧力は、反応ガスおよび生成ガスが実質的にガス状態をを保つ範囲であれば特に限定される ものではなく、前配反応は、独圧、常圧あるいは 加圧のいずれでも行いうる。一般には、常圧また は加圧状態で行われる。

以上のようにして、共役ジエンのカルボン酸による酸化的アシルオキシ化反応によって不飽和ジエステル(不飽和グリコールのカルボン酸ジエステル)、特にブタジエンの酢酸による酸化的アセトキシ化反応によって、工業的に特に有用な1,4-

で試圧し、アセトンを薫発させて、三塩化アンチ モンを組体に組持させた。

28

この担持物を、被策20重量%の炭酸アンモニウム水溶液よりなる中和核3,000 m 2 の中に投入し、30分間かけて中和反応を行い、純水で10回洗物した後に、110 でで一夜かけて乾燥させ、空気気流中で、大気圧の下に500 でにて3 時間かけて鋭成処理した。

この競成物を、ロータリーエバポレーターに入れ、112.2 gのテトラアンミンバラジウム硝酸塩、44.0gのメタバナジン酸アンモニウムを溶解させた水溶液(1450m 2)を加え、水を蒸発させて、無概金属成分を招持させた。

この後、この担持物を、80℃にて一夜かけて乾燥し、さらに、空気気流中で、500℃で3時間かけて焼成処理を行った後に、水裏気流で、再生中間触媒を、200℃で2時間かけ、続いて400℃で2時間かけて、過元処理した。

次いで、この超元処理物に、120 gの塩化セシウムと120 gの酢酸セシウムを1,420 m g の水に

常解した水浴液を加え、水を蒸発させ、括性促進 成分を担持した触媒(担持型パラジウム系触媒) を得た。以下、この触媒を、触媒1と称すること がある。

(B) <u>矢括 触 組 の 入 手 例</u>

market state of

前記(A)で調製した前記無線I、1,500 m 2 を、内径81m m のステンレス製の複動床反応器に 投入し、前記反応器にブタジエン:酢酸:酸素: 壁素が10:30:3:57(容量比)である製合ガス を切時1,500 をの速度で導入し、185 でにおいて 連続反応(挽動床式気相複準反応)を行った。

反応を開始してから適当な時間後の、触帳12 当たりのジアセトキシブテン類(1,4-ジアセトキシブテン-2およびその異性体報合物)の生成量および選択率を第1表に示す。

第1表

1	ジフセトキシブデン 類 4 生成量 (g/L・触媒・時間)	ダ7セトキシブラン 類 0 選択率 (%).
100	277.6	90.7
200	162.1	90.2
300	157.2	90.5
480	152.1	91.8
500	143.5	90.7
600	117.3	· B3.8
800	681311	81.9

3 1

この反応で、800 時間目のデータを採取した後に、反応原料である混合ガスの供給を停止した。 そして、代りに堕実ガスを洗過させて、1 時間かけてこの状態を保持した後に、室盤までゆっくりと降盤し、その後に、反応器を開放し、触媒を取り出し、これを失活(括性低下)させた。以下において、この失活した触棋を、失活触媒Iと称すことがある。

(C) <u>触媒の再生</u>例

<加熱処理工程の例>

次いで、望素ガスにより、前配銀元処理ガスを 追い出した後、二酸化炭素:酸素:望素が76; 5 : 18 (容量比) の報合ガスを併時500 & の速度で 3 2

導入しながら、300 ℃で7時間かけて、失括無値 の職化処理した。

しかる後、望素ガスにより、前記酸化処理ガスを追い出した後、二酸化炭素:水素が 65: 35 (容量比) である親合ガスを毎時 500 g の速度で導入しながら、300 ℃で7時間、失活触媒の最元処理した。

くハロゲン化処理工程の例>

次に、前配加熱処理工程を終了した無額を、望 素ガス気流中で185 ℃に為却後、前記温度で、 酢酸:1,4-ジクロロブテン:窒素が36.7:0.805 :63.35 (容量比)の配合ガスを毎時474 &の速 度で導入しながら12時間塩素化処理し、再生無額 を得た。以下、この1回目の再生を行った無線を 再生無級1と称すことがある。

なお、前記加熱気理工程およびハロゲン化処理 工程による再生処理の際、放脈に活性促進成分を 能加する目的で、前記名々の処理股階(酸化処理、超元処理およびハロゲン化処理股階)におい て使用したそれぞれの再生処理器合対ス(酸化処

4 4 4 4 1 4 1 4 1 A

理ガス、 超元処理ガスおよびハロゲン化処理ガス) には、下記の要領で酢酸セシウムを同件させた

すなわち、前記名々の再生処理は、酢酸セシウム300 gを担持したシリカ担体(直径 3 mmの丸球状)1,000 m2 を充限した容器を前配名々の再生処理温度に加熱し、そこに前記それぞれの再生処理温合ガスを放通させ、酢酸セシウムの蒸気を合有させ、これを前配援動味再生器に導入することにより行った。

(D) 再生無軽による反応例

前配(C)の再生処理後、再生触經」を前記放動は再生器に入れたまま、前記放動は再生器を反応器として用い、引き続きブタジエンの酸化的アシルオキシ化反応を前配(B)と同様にして行った。

ただし、この反応は、前配(B)に示したのと 同様の組成の混合ガス(反応原料)を毎時500 £ の速度で導入することにより行った。

結果を第2変に示す。

35

を、上記の1回目の再生処理と同様にして再生処理した(2回目の再生)。

その後、この2回目の再生処理で得だ再生触数を用いて、実施例1の(D)と同様にしてブタジェンの酸化的アシルオキシ化反応を実施した。

結果を第2変に示す。

(比較對1)

実施例1に示す失防無機I、333 m & に対して、酢酸と1.4-ジクロロプテンによる処理(塩素化処理工程)を除いた以外は、実施例1の(C)と同様にして再生処理を行った。その後、この再生処理した無謀を用いて、実施例1の(D)と同様してブタジエンの酸化的アシルオキシ化反応を行った。

結果を第2次に示す。

(実施例3)

実施例1に示す矢括触被1、333 m 2 を、塩素化処理工程において、1.4-ジクロロブテン(容量比 0.005)に代えてモノクロロ酢酸(量比 0.008)を用いて処理した以外は、実施例1 の(

(E) 哲生と反応の繰り返し例

1回目の再生を行った触数すなわち再生触級 I を用いて行った前配 (D) の反応によって再度劣化 (括性低下) した触数 (矢括触数 I) を、再び前配 (C) と同様にして再生し、再生触数 II を得た。

この再生触媒Iを用いて、前記(D)と同様に 、して反応を実施した。

始果は第2妻に示す。

(実施例2)

実施例 I の (B) で得た失語触媒 I 、333 m 2 を、加熱処理工程において、二酸化炭素の代りに 簡素を用いた以外は実施例 I の (C) と同様にし て再生処理した (I 回目の再生) 。

その後、この1回目の再生処理で得た再生触媒を用いて、実施例1の(D)と開様してブタジエンの酸化的アシルオキシ化反応を行った。

結果を第2次に示す。

この反応で、再び劣化(活性低下)した触媒

3 6

C) と同様にして再生処理を行った(1回目の再生)。

その後、この再生処理した触媒を用いて、実施 例1の(D)と同様してブタジエンの酸化的アシ ルオキシ化反応を行った。

結果を第2変に示す。

この反応で、再び劣化(語性低下)した触媒を、上記の1回目の再生処理と同様にして再生処理と同様にして再生処理した(2回目の再生)。

その後、この2回目の再生処理で得た再生触観を用いて、実施例1の(D)と同様にしてブタジエンの酸化的アシルオキシ化反応を実施した。

結果を第2変に示す。

(宝鉱倒4)

比較例1で反応により括性が低下した無償を実施例1の(C)と阿様にして再生処理した。

この再生触媒を用いて、実施例1の(D)と同様にしてブタジエンの酸化的アシルオキシ化反応を実施した。

結果を第2衷に示す。

(実施併5)

実施例1の(B)で得た失揺無難1、 333m 2を、加熱処理工程、ハロゲン化処理工程において、これら処理ガス中に、能験セシウムの蒸気を同件させなかった以外は実施例1の(C)と同様にして再生処理を行なった。その後、この再生処理した無誤を用いて、実施例1の(D)と同様にして、ブタジエンの融化的アシルオキシ化反応を行なった。

結果を第2姿に示す。

8 8

HV.	
~	
Œ	

		2 KG	HV.						
			反応時間(hr.)	(hr.)					
			=	92	180	200	400	600	800
张	再生	37kb43プf7 類生成量 (8/2・触媒・時間)	178.7	182.3	178.7	159.2	150.3	110.7	66.3
		372445777 強強疾率(米)	88.6	30.2	1.05	\$0.2	30.3	90.4	84.5
	草件	37thts9752 類生成量 (8/2・微模・時間)	176.5	178.3	177.5	158.3	151.4	112.7	63.2
		978149757 強磁炽胀 (米)	87.5	1.06	90.3	90.4	90.1	90.1	85.2
#	年	97をトキラグラ 類生成量 (8/2・他様・時間)	190.9	34.9	ı	_	1	1	-
		378143757 独确权银(%)	85.9	65.8	,-	-	-	-	-
光	年 本	37tht3777 類生成量 (g/2・触媒・時間)	179.3	188.2	174.8	148.2	105.0	88.7	-
		97tht9757 類凝权率 (米)	86.3	88.5	85.6	88.3	83.7	90.3	_
	年 年 1	57をトキラフラン 類生成量 (g/2・無低・時間)	145.8	125.8	143.4	137.5	\$1.3	86.5	-
		97tH39757 超級宏樂(X)	92.0	90.8	₽.08	20.08	88.7	88.3	1
実	(1) (1)	37tht9777 類生成量 (g/g・微度・時間)	-	-	175.7	156.2	143.9	107.1	-
		976149757 超温权率(光)	-	ı	3.18	90.5	98.4	1.08	ı
	(年)	97セトキラグラン 領生成員 (8/2・触帳・時間)	-	1	1.871	1.52.7	1441.1	108.2	1
		976149757 鐵磁放影 (米)	ı	1	8.08	1.08	21.1	1.08	1
张	序。	gythts777 類生成量 (g/g・触媒・時間)	1	-	168.7	153.2	148.1	103.6	-
		976149757 強強奴甲(米)		-	2.06	90.4	90.1	88.7	1
₩1 #8#	麻-	57セトキラクテン 類生成員 (g/2・強値・時間)	-	1	187.6	153.0	122.1	1	1
		97セトキタアテン 強端牧巣 (火)	ı	1	11.2	91.8	92.8	1	

特朗平 3-275149(13)

[発明の効果]

木 発明によると、 活性促進成分としてアルカリ **金銭のカルボン酸塩、またはそれとアルカリ金属** のハロゲン化物を含有する担持型パラジウム系触 **数であって、共役ジエン、カルボン酸および分子** 状酸素を含有する反応ガスを気相乾通反応させて 不飽和ジエステル(不飽和グリコールジエステル)を製造する際に使用される触媒が劣化(活性低 下もしくは失格)した数に有生する方法として、 劣化した触媒を、一道の特殊な処理工程に従って 順次処理するという特定の方法により再生処理し ているので、触媒の括性、選択性および安定性等 の性能を労化前の元の触媒の高いレベルに福めて 有効にかつ効率よく復元することができる。ま た、この再生によって、活性促進成分であるアル カリ金属のカルボン酸塩やアルカリ金属のハロゲ ン化物が変質したり、施失したりすることがな く、触機筋性、選択性および安定性等の優れた性 能を十分に復元することができるので、再生処理 検査ちに反応を再開することができ、しかも、反 応一再生の級り返しによる触媒の利用期間を大幅 に改善することもできる。さらに、この再生方法 は、再生処理操作目体も著しく簡単であるなどの・ 利点を有している。このように、本発明の触媒再 生方法は、種々の利点を有しており、その工業的 利用価値は極めて大きい。の

以上のように、本発明によると、共役ジェンの カルボン酸による気相乾過酸化的アシルオキシ化 反応による不飽和ジェステル製造用担持型パラジ ウム系触媒の工業的に著しく有利な再生方法を提 供することができる。

特許出願人 東ソー株式会社

門 日本台成ゴム株式会社

4 2

代理人 升理士 福村直接



4 1

第1頁の続き

@Int. Cl. 5

織別記号

庁内整理番号

B 01 J 38/42 C 07 C 69/593 6939-4G 8018-4H THIS PAGE BLANK (USPTO)